



MEMS mechanical sensors

[

Beeby, Stephen

Artech House,
c2004

Monografía

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMTcwMTgzNjU>

Título: MEMS mechanical sensors [Recurso electrónico] Stephen Beeby ... [et al]

Editorial: Boston Artech House c2004

Descripción física: x, 269 p. ill

Mención de serie: E-Libro Artech House microelectromechanical systems (MEMS) series

Bibliografía: Includes bibliographical references and index

Detalles del sistema: Modo de Acceso: World Wide Web

Fuente de adquisición directa: E-Libro

ISBN: 1580538738 1580535364 alk. paper)

Materia: Sistemas microelectromecánicos Detectores

Autores: Beeby, Stephen

Punto acceso adicional serie-Título: Microelectromechanical systems series

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es